

## АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ

## Активные среды твердотельных лазеров

#### 12.03.05 «Лазерная техника и лазерные технологии»

8 семестр

## **1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ**

Целью освоения дисциплины “Активные среды твердотельных лазеров” является ознакомление с физическими принципами, технологиями изготовления и применения современных активных сред твердотельных лазеров.

## **2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОВ**

Дисциплина “Активные среды твердотельных лазеров” относится к дисциплинам по выбору вариативной части.

Изучение дисциплины предполагает наличие у студентов фундаментальных знаний в области общей физики, оптики, квантовой электроники, лазерной техники, информатики, электроники и микропроцессорной техники.

Знания, полученные в рамках изучения данной дисциплины, могут быть применены при изучении других специальных дисциплин по профилю подготовки.

### **3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ**

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить следующие компетенции:

**ПК-1** Способен анализировать задачи по проектированию типовых систем, приборов, узлов и деталей лазерной техники, лазерных оптико-электронных приборов и систем.

ПК-2 Способен участвовать в разработке технических требований и заданий на проектирование типовых систем, приборов, узлов и деталей лазерной техники, лазерных оптико-электронных приборов и систем

**ПК-3 Способен рассчитывать, проектировать и конструировать типовые системы, приборы, узлы и детали лазерной техники, лазерных оптико-электронных приборов и систем.**

#### **4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ**

## Физико-химические принципы работы твердотельных активных элементов. Активная лазерная керамика. Анализ свойств и применение твердотельных активных элементов

## **5. ВИД АТТЕСТАЦИИ = экзамен**

#### **6. КОЛИЧЕСТВО ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦ - 3 (108 часов)**

Составитель: доцент Панков М А

должность, ФИО, подпись

### Заведующий кафедрой ФиПМ

С.М. Аракелян

Председатель учебно-методической комиссии направления 12.03.05

ФИО подпись

Директор института К.С.Хорьков  
ФИО, подпись

Дата: 31.08.2020

